



△ ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数				
△ ×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-				
△ ×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-					
△ ×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)
△ × 3	寸法値変更	15. 07. 14	M. M.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		-		SV-GA225
△ × 2	寸法値変更	15. 03. 20	M. M.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		-		外觀図
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1		SCALE	DATE	12. 12. 05
				M. K.	M. Y.	TOLERANCES	A	B	C	S				